

國立彰化師範大學科技研究總中心所屬共同儀器中心

儀器使用人員教育訓練與資格檢定 成果報告表

課程名稱	奈米核心設施培訓研習會-電子槍真空蒸鍍系統		
儀器名稱 (中英文名稱)	電子槍真空蒸鍍系統 Electron-beam evaporation (廠牌型號：Temescal Model Stih-270-2CK/2CKB)		
課程時間	102 年 11 月 22 日		
主辦單位/中心	奈米科技中心		
報名人數	原理講解：25 人 上機操作演示課程：3 人		
檢定項目	本儀器採委託操作方式，故不進行檢定		
通過人員名單	系所單位	姓名	
	本儀器採委託操作方式，故不進行檢定		
發證率	本儀器採委託操作方式，故不進行檢定		
費用收入	1,500 元(500 元*3 人)		
費用支出	餐 費： 1,875 元	總計	1,875 元
課程表			
講題	日期	地點	主講人
電子槍真空蒸鍍系統 原理與系統簡介	11/22 (五) 10:30~11:30	教學大樓 T207 教室	國立彰化師範大學 光電科技研究所 林祐仲 特聘教授 游長峯 博士候選人
電子槍真空蒸鍍系統 系統上機操作演示	11/22 (五) 13:00~14:30	藝薈館 B1 奈米科技中心	

訓練/課程照片

原理與系統簡介課程：



教學情形(林祐仲教授)



教學情形(游長峯博士)

上機操作演示課程：



1. 請於開辦教育訓練結束二周內填妥本表，電子檔逕寄科技研究總中心科技服務組李助理 chli@cc.ncue.edu.tw，另請將費用核銷用之紙本單據，請送至科總中心，俾利辦理訓練費用核銷及成果訊息刊登等事宜，校內分機 1702，若有填表相關問題請與我聯繫，謝謝您的協助。
2. 本表資訊公開公告於 <http://hrst2.ncue.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=41>